

研究評価委員会分科会の設置について

技術委員・技術委員会等規定 32 条に基づき、
研究評価委員会において、

研究評価委員会

「次世代材料評価基盤技術開発／有機 EL 材料の評価基盤技術開発」（事後評価）分科会

が設置された。

表 1 研究評価委員会「次世代材料評価基盤技術開発／有機 EL 材料の評価基盤技術開発」
（事後評価）分科会委員名簿

	氏名	所属、役職
分科 会長	ないとう ひろよし 内藤 裕義	大阪府立大学大学院 工学研究科 電子・数物系専攻 教授
分科 会長 代理	わたなべ えいさぶろう 渡邊 英三郎	凸版印刷株式会社 総合研究所 副所長
委員	いしい ひさお 石井 久夫	千葉大学 先進科学センター 教授
	うすい ひろあき 臼井 博明	東京農工大学大学院 工学研究院 応用化学部門 教授
	すずき じょうじ 鈴木 譲治	Lumiotec 株式会社 代表取締役社長
	たけや じゅんいち 竹谷 純一	東京大学大学院 新領域創成科学研究科 物質系専攻 教授
	つじ たいし 辻 大志	パイオニア株式会社 新規事業部 研究開発部 第1研究部 部長

敬称略、五十音順